



△×				APPROVED	CHECKED	MATERIAL 材料	-	CHAMFER 一般面取	-	QUANTITY 個数		
△×				T. A.	T. A.	TREATMENT 処理	-	FINISHING 仕上	-	-		
△×						TREATMENT CONTACT 処理接点	-	DECENTRATION 偏芯	-			
△×				DESIGNED	DRAWN	OVER 250 UP TO 1000	±0.3 ±0.5 ±1.0 ±0.2	ANGLE 角度	METHOD 図法	REMARK 適用 (機種名)		
△× 1	ホルド 範囲追加	20.10.08	R. H.	T. A.	M. M.	OVER 63 UP TO 250	±0.2 ±0.3 ±0.6 ±0.15	UNIT (mm)	-	VS-TCM1-250C0/S		
△× 3	Iris ring・rotation表記追加 同軸部注記追加	20.07.01	T. F.			OVER 16 UP TO 63	±0.1 ±0.2 ±0.4 ±0.1	SCALE	1 / 1		NAME	DRAWING / 外観図
NO.×箇所	REVISION 訂正事項	DATE	NAME			OVER 0 UP TO 16	±0.05 ±0.1 ±0.2 ±0.1	DATE	17.04.04		DRAW NO.	ODT C 0561A3
						TOLERANCES	A B C S					